PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-118037

(43) Date of publication of application: 02.05.1990

(51)Int.CI. C22C 9/00 C22F 1/08 H01L 23/48

(21)Application number: 63-270836

(71)Applicant: NIPPON MINING CO LTD

(22)Date of filing:

28.10.1988

(72)Inventor: HIRANO YASUO

TOE TAMIO

(54) HIGH TENSILE AND HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY HAVING EXCELLENT ADHESION OF OXIDIZED FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title copper alloy by specifying the surface roughness of a copper alloy having specific compsn. constituted of Mg, P and Cu.

CONSTITUTION: The high tensile and high conductivity copper alloy contains, by weight, 0.1 to 2.0% Mg and 0.001 to 0.04% P, furthermore contains as auxiliary components, at need, 0.001 to 3.0% of one or more kinds among Be, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Zr, Mo, Ag, Cd, Pb, In, Sn and B and the balance Cu with inevitable impurities. The alloy has 0.20 μ m surface roughness in the center line average roughness (Ra) and 1.5 μ m one in the maximum height (R max) and has excellent adhesion of an oxidized film and furthermore has various characteristics preferably suitable as a lead material for a semiconductor apparatus.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

4

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-118037

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 ⑥公開 平成 2年(1990) 5 月 2 日 C 22 C 9/00 8015-4 K C 22 F 1/08 B 8015-4 K H 01 L 23/48 V 7735-5 F 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 4 頁)

◎発明の名称 酸化膜密着性に優れた高力高導電性銅合金

②特 顯 昭63-270836

②出 頭 昭63(1988)10月28日

@発 明 者 平 能 康 雄 神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本笠業株式会社倉見 工場内

@発 明 者 東 江 民 夫 神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場內

①出 願 人 日本鉱業株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号②代 理 人 弁理士 並川 啓志

明 細 禁

1. 発明の名称

酸化酸密着性に優れた高力高導電性組合金 2.特許請求の範囲

(1) Mg 0.1 重量%以上、2.0 重量%以下、P 0.0 01重量%以上、0.04重量%以下を含み、残部Cu がよび不可避的不純物からなり、表面相さが、中心線平均租さ(Ra)で0.20 μ m以下、最大高さ(Raax)で1.5 μ m以下であることを特徴とする酸化吸密物性に優れた高力高導電性組合金。

性に優れた高力高導電性網合金。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はトランジスタや集積回路(IC)などの半海体機器のリード材、コネクター、端子、リレー、スイッチ等に用いられる、特に酸化酸密着性に優れた高力高導電性組合金に関するものである。
(健衆の技術)

世来、半導体機器のリード材としては、熱影機係数が低く、素子及びセラミックスの接着及び封着性の良好なコパール(Fe-29Ni-16Co)、42合金(Fe-42Ni)などの高ニッケル合金が好んで使われてきた。しかし、近年、半海体回路の換疑度の向上に伴い消費電力の高いICが多くなってきたことと、封止材料として関脂が多く使用され、かつ素子とリードフレームの接着も改良が加えられたことにより、使用されるリード材も放然性のよい
別語合金が使われるようになってきた。

又、 従来、 電気優勝用ばね、計劃股別ばね、 スイッチ、 コネクター等に用いられるばね用材料と

しては、安価な黄剤、更れたばね特性及び耐食性 を有する洋白、あるいは優れたばね特性を有する りん脊刷が使用されていた。

一方、 Cu - Ng - P系組合金もまた、強度、ばれ性、導電性、耐熱性、半田付け性、プレス成形性、 半田の耐熱利難性、めっき密着性等に優れた材料 として半球体機器のリード材、端子、コネクター、 リレー等に用いられるようになってきている。 (発明が解決しようとする問題点)

上述の半導体機器特にリード材に対する各種の要求特性に対し、従来より使用されている無酸素別、切入り別、りん資別、コパール、42合金はいずれも一長一短があり、これらの特性をすべて減足するものではない。 一方、Cu-Ng-P系合金は上記の要求特性をかなり満足するため、 Cu-Ng-P系合金やそれに若干の添加元者を加えた改良合金が開発されてきた。しかし、近年半導体に対する信頼度の要求がより厳しくなるとともに、小型化に対応した面付実装タイプが多くなってきたため、従来問題とされていなかった酸化腹密着性

すなわち、本発明は、Mg 0.1重量%以上、2.0 重量%以下、P 0.001重量%以上、0.04重量%以 下を含み、現部Cuおよび不可避的不填物からなり、 表面和さが、中心以平均和さ(Ra)で0.20μa以下、 设大高さ(Raax)で1.5μa以下であることを特徴と する砂化関連着性にほれた高力高速電性報合金及 び Mg 0.1 重量 % 以上、2.0 重量 % 以下、 P 0.001 重量%以上、0.04重量%以下を含み、さらに、副 成分として、Be. Al、Si、Ti、Cr、An、fe、Co、 Ni、Zn、Zr、Mo、Ag、Cd、Pb、In、Sn、B からな る群より選択された1種又は2種以上を認量で 0.001重量%以上、3.0重量%以下を含み、残部Cu および不可避的不執物からなり、表面相さが、中 心線平均和さ(Ra)で0.20μm以下、最大高さ(Rmax) で1.5μα以下であることを特徴とする酸化設密費 性に優れた高力高導電性組合金を提供しようとす るものである.

(発明の具体的説明)

以下、に、本発明合金を構成する合金成分の限定 理由を説明する。 が非常に重要な特性項目となってきた。

すなわち、リードフレームはパッケージングの 過程で熱が加わるため、酸化膜が必ず生成される。 閉脂等で封止された場合、閉脂と酸化膜、酸化膜 と母材との密着強度を比べると、酸化膜と母材の 密有效度が一般に低い。この場合、酸化膜と母材 との間に刺離が生じることがあり、そこから水分 等が入り、I C の信頼性を新しく低下させてしま う。従って、酸化膜密着性はリードフレーム材等 に用いられる高力高速電性組合金として最も重要 な特性の一つである。

このような酸化吸密者性の厳しい要求に対し、 現状の Cu - Ng - P系合金では満足することができず、酸化吸密者性を改善した高力高速電性組合金 の現出が特たれていた。

(発明の解成)

本発明はかかる点に増みなされたもので、特に Cu-Ng-P系合金を改良し、 半導体機器のリード 材として好適な錯特性を有する網合金を提供しよ うとするものである。

Mg 0.1 重量%以上、2.0重量%以下とするのは、 助効処理の期 MgはPと 微細なMg-P化合物による析 出硬化が期待でき、さらに、それに伴い耐熱性、 めっき滞着性、プレス成形性が向上するためであ り、Mgの含有量が 0.1 重量%未満ではそのような 効果が期待できず、又 2.0重量%を超えると未析 出状態で固溶したMgにより認識率が低下するため である。

P 0.001重量%以上、 0.04重量%以下とするのは、Pの含有量が0.001重量%未調ではMgとの化合物の折出は不十分で、強度の向上は期待できず、0.04重量%を超えると強度は向上するものの、 校化版法者性が著しく劣化するためである。

さらに副成分として、Be、A1、Si、Ti、Cr、Nn、Fe、Co、Ni、Zn、Zr、No、Ag、Cd、Pb、In、Sn、B から成る群より1種又は2種以上の元素を添加するのは、これらの添加により構造率を大きく低下させずに強度を向上させることができるためであり、添加量を総量で0.001重量%失識ではそのよ

うな効果は期待できず、 3.0重量%を組えると導 電性が著しく低下するためである。

表面組さを中心線平均組さ(Ra)で0.20μm以下、 最大高さ(Rmax)で1.5μm以下とするのは、表面を 平滑にすることにより酸化酸密着性を向上させる ためである。

次に本発明を実施例により具体的に説明する。 (実施例)

第1表に示す本発明合金に係る各種成分組成のインゴットを、電気調あるいは無限素調を原料として高周波溶解炉で、大気、又は不活性あるいは電元性雰囲気中で溶解・鋳造を行った。次に、これらインゴットの面削を行った後、 850℃で1時間加熱し、熱間圧延で5 mmの板とした。この厚さ5 mmの板を 950℃で1時間の溶体化処理を行った後、冷間圧延で厚さ0.25 mmの板とし、350~600℃の温度範囲で時効処理を適宜行い供試材とした。

リード材及びばね材としての評価項目として強度、引張強さ、伸び、ばね限界値により評価した。 電気伝導性(放然性)は導電率(%IACS)によっ

行った。酸化膜が刺離し始める温度を第1表に示す。

第1表から明らかなように、本発明合金は、比較合金No12、15、16のりん背網系合金と比べてみると酸化版密着性が優れていることがわかる。本発明合金No3、4は比較合金No17、18と同一組成であるが、表面狙さ、Ra、Rmaxが小さいため酸化版密着性が優れている。また、比較合金No13は強度が低く、比較合金No14は半田の耐熱利潤性が劣っている。本発明合金は比較合金に比べ、半導体優器のリード材、また端子、コネクター用材料として、バランスのとれた良好な特性を有している。

(発明の効果)

本発明合金は酸化酸密着性が著しく改容され、 リードフレーム等に用いる高力高導電性網合金と して好適である。

以下余白

て示した。繰り返し曲げ性は曲げ R 0.25 m の折り 曲げ治凡を用い、90° 能復曲げを行い破所までの 回数を測定した。

半田付け性は、重直式浸渍法によって、230±5 での半田谷(Sn60%、Pb40%)に5秒間浸渍して、 半田のぬれの状態を目視頻点することにより評価 した。半田の耐熱利離性は、上記の方法で半田付けした試料を大気中150で、500時間加熱後、0.25 mRの90。曲げを行い利頼の有無を評価した。

メッキ密着性は試料に厚さ3μのAgメッキを 焼し、 450℃にで5分間加熱し、表面に発生する フクレの有無を目視観察することにより評価した。 プレス成形性は打ち抜き加工後のプレス破面を観 祭することにより評価した。

耐熱性は加熱時間 5 分における故化温度により 評価した。

酸化吸密溶性は試料を200~500℃の温度にで3 分間大気中で加熱して表面に酸化型を生成させ、 試料表面に粘着テープをはり、テープを試料から 一気にはがして酸化酸の利潤の有無により評価を

M 1 W

[K	↑ ↑		化二	F 1/2	3)	લાહ	ł%)	Kif	調視さ	अक्ष रकट	ABCF	斑淀珠	1	y L (II)		2000	441100		プレス	MATURA	स्रावदध्य
3	No	Cu	Mg	[P	[-		(é	Ra	Resta	(d/=')	(%)	(%1)CS)	17tt	T 11)	なられば	17)	2.MACHE	別性 (7) レカモ生)		RU STA	
1.	1.!	1/2	-	0.005	L			0.66	0.76	52	9	71	5	4	180	R #	*	, te	R 46	120	(\d/m')
\ A	Z	_戏	• • • • •	0.02	ļ			0.05	0.71	56	8	67	5	i	160	R 27	1	133	9 4	380	45
	-3	光		10.01	ļ			0.06	0.65	63	$[\vec{n}]$	-19	4	1	160	12 \$			D IF	360	
v	1	- 坯.	1		1.0Sn				1.21	- 61	13	FIQ.	5	4	480	12 2F	255	14	13 36	-100	16
l	٠.	· ½			0.05%			- i	1.44	51	10	71	4	4	- 180	12 16	<u> </u>	<u></u>	18 16	350	37
191		- 堤.			0.010				0.50	61	14	74	4	4	460	Ü 97	*	frak	13 34	400	-44
1	- <u>:</u> -	- <u>/</u>	1		0.475				0.76	· · - 57	9	61	5	4_	440	以 好		.ts	18 11	360	10
^		, AQ	0.21				,0,05In		0.61	68	12	68	5	1	480	13 好	.3.	, the	12 11	380	38
ا ي		火			1.0Mn,				0.61	S	.10	66	4	1	110	良好	*	.78	1 11	400	41
144	11		0.76		.		.0.00:РЬ	0.05			_!!	61	. 5	<u>.</u>]	160	以好			12 11	.380	. 38
	12	- FE	_		0.0151	. 1.0	A I	0.06		- 58	-8	61	4	1	140	A IF	.155	.te	9 11	380	- 11
	13		0.47	0.06	2.05n			0.06		51 .	10	- 31 -	5	4	400	良 好	.*.	<u>***</u>	R 3F	280	32
It	13	~ <u>ic</u> -	· · l	0.03	2.3Fc,		· · · ·		2.32	10	_14	68		4	330	贝好		,tet	13 17	320	28
83	15		i i		1, ZSSn				0.72	44		61			380	良好	<u> </u>	.55	11 11	340	28
	16	/公		0.12			· — · ·	4	0.62		-12	10	- <u>\$</u> -	4	100	良好	fī		il 66	280	77
企	17		1.60	;		٠		0.06			-!4		. .	4	100	山 好	6		13 14	260	28
	18				1.050.	0.030	····-	D.30 i		. 55	.!!			1	150	12 97			13 47	.100	-18
						.,	نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.50	4.60	-20	13	63	5	1	480	以 好	.25	.75	12 AF	3-10	39

11) // 圧延方向と平行サンブル 上 圧延方向と直角サンブル 32) 良好: 半即付後の溢れ面積 95%以上 不良: 半即付後の濡れ面積 95%未満 良好: 破两面比率 20%以上 不良: 破断面比率 20%未過